时(0, 04),得到样品等一表而于涉疗



组合图形法在光学检验中的应用

李锡善 蒋安民 夏青生

(中国科学院上海光机所)

提要:本文报导了组合干涉图的产生、特性及在光学材料和光学元件检验中的 应用。

Application of composite pattern method in optical testing

Li Xishan, Jiang Anmin, Xia Qingsheng

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: In this paper, the formation, properties and the application of composite interferograms in the testing of optical materials and optical elements are reported.

当我们使用台曼干涉仪(图1)或裴索干 涉仪(图2)检验光学材料或光学元件时,在 视场中可能看到几组不同的干涉条纹。下面 以台曼干涉仪为例,来说明这些条纹的形成、 性质和应用。从图1可以看出,若不考虑样 品的二次反射,在视场中将会出现 Oo,Oo,O1, O2 和 O3 五束相干光束(确保光源的相干性)。 它们分别表示:透过 M3 被 M1 反射并再次 透过 M3 的光(O0);被 M3 的第一面和 M2 反



图1 台曼-格林干涉仪光路图 S—光源; L—准直透镜; M₁、M₂—平面反射镜; M₃—平面分光镜; G—样品



收稿日期: 1981年5月22日。

射并自准回来的光(O'a); 被样品第一面所反 射的光 (O_1) ; 被样品第二面反射的光 (O_2) ; 透过样品,被 M2 反射后,又透过样品被 M3 所反射的光(O₃)。后三者是只考虑了最后 被 M_3 的第一面所反射的光,如果考虑 M_3 第二面的反射,还应该加上三束与这三者相 对应的光,共为八束相干光束。但在 M₃的 一个面镀有半反射层和 Ms 是比较理想的 平 板玻璃情况下或者是楔形板的情况下, 后面 的可以忽略, 只有五束相干光。 每两束光 均可形成一组干涉条纹。由于光强的差别. 几组条纹的对比度有些不同,可见度也不 相同。由(Oo, Oo)形成无样品时的本底条纹, $由(O_0, O_3)$ 形成样品的透射干涉条纹, $由(O_1, O_2)$ O_2)得到样品两表面的反射干涉条纹, $(O_0,$ O_1)和 (O_0, O_2) 分别形成反映样品表面平整度 的干涉条纹, (O_1, O_3) 和 (O_2, O_3) 产生附加干 涉条纹。

设 $x_0 = y_0$, 样品的厚度为 h, 折射率为 n_0 $N_1(y, z)$ 和 $N_2(y, z)$ 为样品两表面的面 形函数。

对 (O₀, O₃), 求得透射干涉条 纹 的 干 涉 方程:

$$(n-1)\Delta h + h\Delta n = \frac{1}{2}\Delta m_t \lambda \qquad (1)$$

$$\Delta n = \frac{1}{2h} \left[\Delta m_t \lambda - 2(n-1) \Delta h \right]$$
 (2)

△m_t为透射干涉条纹级序变化量, △h 包括面 形不平度和楔形差。 当样品加工很好时, △h→0, (8)式可近似为:

$$\Delta n = \frac{1}{2h} \, \Delta m_t \lambda \tag{3}$$

对(*O*₁, *O*₂),得到样品反射干涉条纹的 干涉方程:

$$h \Delta n + n \Delta h = \frac{1}{2} m_r \lambda \qquad (4)$$

$$\Delta n = \frac{1}{2h} \left(m_r \lambda - 2n \Delta h \right) \tag{5}$$

Ah 可表示为面形函数和楔差之和,

$$\Delta h = [N_1(y, z) + N_2(y, z)]\lambda + \frac{m'_r\lambda}{2n} \quad (6)$$

对(O₀, O₁),得到样品第一表面干涉方程

$$\Delta N_1(y, z) = \frac{1}{2} m_1 \lambda \tag{7}$$

即干涉条纹的变化完全取决于样品表面加工 平整度。

对第二表面,可得到关于(O₀, O₂)的干涉方程

$$dN_2(y, z) = \frac{1}{2} m_2 \lambda \qquad (8)$$

上述各式所属的干涉条级数,其正负一般可 由实验确定。

由式(2)和(5)可以看出,若要精确测定 材料内部的折射率分布 An. 必然涉及到 Ah. $N_1(y, z)$, $N_2(y, z)$ 和样品楔角 $\theta = \frac{\lambda}{2\pi z} (a)$ 反射条纹间隔)。目前, Δh 、 N_1 、 N_2 和 θ 的精 确测定比较困难,即使某一量单独可精确测 定,各量在样品上逐点正确组合也很困难。在 实际测量中,一般对样品提出较高的加工要 求。为了克服这一困难,近年来出现了光学 材料均匀性的全息干涉检验法[1~3]。文献[1] 可同时测定 An 和 Ah, 文献 [2] 和 [3] 则是分 别测定 An 和 Ah。同时, 全息干涉法也有一 定局限性,测定过程较麻烦,目前还难以普遍 推广使用。如果采用普通照相术,能将公式 (1)和(4)所代表的两组干涉条纹正确地重合 在一起,那么(1)和(4)即可联立求解,得到 △n和 △h 的计算式:

$$\Delta n = \frac{\lambda}{2h} [m_t n + (1 - n) m_r] \qquad (9)$$

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2} (m_r - m_t) \tag{10}$$

设 **R**、**T**、**N** 和 **H** 各代表 m_r、m_t、 *An* 和 *Ah* 增 加方向单位矢, (9) 和 (10) 可写成:

$$\Delta n \boldsymbol{N} = \frac{\lambda}{2h} [m_t \boldsymbol{T} + (1-n) m_r \boldsymbol{R}] \quad (9')$$

$$\Delta h \boldsymbol{H} = \frac{\lambda}{2h} [m_r \boldsymbol{R} - m_t \boldsymbol{T}] \qquad (10')$$

也可写成另一种矢量形式:

· 402 ·

grad
$$n = \frac{\lambda}{2h} [n\nu_t \mathbf{T} + (1-n)\nu_r \mathbf{R}]$$
 (11)

grad $h = \frac{\lambda}{2} (\nu_r \boldsymbol{R} - \nu_t \boldsymbol{T})$ (12)

*v*_r 和 *v*_t 为反射条纹和透射条纹的条纹密度, *R* 和 *T* 为各自的法向单位矢量。(11)和(12)
是测定折射率分布的普遍公式,(9)和(10)表
示两点间的差值,是(11)和(12)的积分结
果。

下面分几种情况讨论式(11)和(12):

(1) grad n=0, (grad h≠0)
 由(11)式得到:

$$nv_t \boldsymbol{T} + (1-n)v_r \boldsymbol{R} = 0$$

 $nv_t \boldsymbol{T} = (n-1)v_r \boldsymbol{R}$

两非零矢量相等,必共线,即 $T \parallel R_{\circ}$ 但可能有两种情况,同向平行 ($R \uparrow T$)和反向平 行 ($R \uparrow \downarrow T$)。

 $R^{\uparrow\uparrow}T$ 时:

$$n\nu_t = (n-1)\nu_r$$

 $\nu_t/\nu_r = (n-1)/n, \ \left(\frac{m_t}{m_r} = \frac{n-1}{n}\right)$ (13)

 $R\uparrow\downarrow T$ 时:

$$n\nu_t = (1-n)\nu_r$$

 $\nu_t/\nu_r = (1-n)/n, \ \left(\frac{m_t}{m_r} = \frac{1-n}{n}\right)$ (14)

(2) grad h=0, (grad $n\neq 0$)

由(12)得到:

$$\nu_r \boldsymbol{R} - \nu_t \boldsymbol{T} = 0$$

 $R\uparrow\uparrow T$ 时, $v_r = v_t$ $R\downarrow\uparrow T$ 时, $v_r = -v_t$

(3)
$$\operatorname{grad} n + \frac{1}{h} \operatorname{grad} h = 0$$

 $\nu_r R = \nu_t T$

此时,必有:

$$\begin{cases} |\operatorname{grad} n| = \frac{1}{h} |\operatorname{grad} h| \\ N \downarrow H \quad (反向平行) \end{cases}$$
(15)

N和 **H**分别为 grad *n* 和 grad *h* 的法向单位 矢量。此时, **N**, **H**, **R**, **T**四矢量共线。

$$\begin{aligned} |\operatorname{grad} n|^{2} &= \frac{\lambda^{2}}{4h^{2}} |nv_{t} \mathbf{T} + (1-n)v_{r} \mathbf{R}|^{2} \\ &= \frac{\lambda^{2}}{4h^{2}} |n^{2} v_{t}^{2} + (1-n)^{2} v_{r}^{2} \\ &+ 2nv_{t} v_{r} (1-n) \cos\varphi | \end{aligned}$$

 φ 为R和T的夹角, φ 取值为0或 π , 所以,

$$|\operatorname{grad} n| = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\hbar} [n\nu_t + (1-n)\nu_r] \\ (\boldsymbol{R}\uparrow\uparrow\boldsymbol{T}) \\ \frac{\lambda}{2\hbar} [n\nu_t - (1-n)\nu_r] \\ (\boldsymbol{R}\downarrow\uparrow\boldsymbol{T}) \end{cases}$$
(16)

同样得到:

$$\frac{1}{h} |\operatorname{grad} h| = \begin{cases} \frac{\lambda}{2h} (\nu_r - \nu_t) \\ (\boldsymbol{R} \uparrow \uparrow \boldsymbol{T}) \\ \frac{\lambda}{2h} (\nu_r + \nu_t) \\ (\boldsymbol{R} \uparrow \downarrow \boldsymbol{T}) \end{cases}$$
(17)

随着 φ 角的不同,两组条纹的调制比不同。测量时必须十分注意

(4) grad
$$n \neq 0$$
, grad $h \neq 0$ 的一般情况,
当 $\cos \varphi > 0$, 即 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 时,
 $| \operatorname{grad} n | = \frac{\lambda}{2h} [\nu_t^2 n^2 + (1 - n^2)^2 \nu_r^2 + 2\nu_r \nu_t (1 - n) n \cos \varphi]^{1/2}$

 $|\operatorname{grad} h| = \frac{\pi}{2} [\nu_r^2 + \nu_t^2 - 2\nu_r \nu_t \cos t]$ 或者

$$\begin{split} |\Delta n| &= \frac{\lambda}{2h} [n^3 m_t^2 + (1-n)^3 m_r^2 \\ &+ 2m_r m_t n (1-n) \cos \varphi]^{1/2} \\ |\Delta h| &= \frac{\lambda}{2} [m_r^2 + m_t^2 - 2m_r m_t \cos \varphi]^{1/2} \\ & \stackrel{\text{H}}{=} \cos \varphi < 0, \text{ 即} \frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{3\pi}{2} \text{ 时}, \\ |\text{grad } n| &= \frac{\lambda}{2h} [\nu_t^2 n^2 + (1-n)^2 \nu_r^2 \\ &- 2n\nu_r \nu_t (1-n) \cos \varphi]^{1/2} \\ |\text{grad } h| &= \frac{\lambda}{2} [\nu_r^2 + \nu_t^2 + 2\nu_r \nu_t \cos \varphi]^{1/2} \\ \end{aligned}$$

· 403 ·

$$\begin{aligned} |\Delta n| &= \frac{\lambda}{2\hbar} [m_t^2 n^2 + (1-n)^2 m_r^2 \\ &- 2nm_r m_t (1-n) \cos \varphi]^{1/2} \\ |\Delta h| &= \frac{\lambda}{2} [m_r^2 + m_t^2 + 2m_r m_t \cos \varphi]^{1/2} \end{aligned}$$

显然,只有当两组条纹的走向一致时,才能得 到式(9)和(10),多数情况是表示m,和m, 在同一方向上的投影。m,和m,走向完全 一致只是一种特殊情况。

$$m_t = \int_0^s \nu_t \cos(\boldsymbol{T}, \boldsymbol{S}) ds$$
$$m_r = \int_0^s \nu_r \cos(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{S}) ds$$

S为计算路径的方向矢量, **R**和**T**均投影于 **S**上,成为共线矢量。从而,(9)和(10)方能 成立。

由上面几种情况的讨论可以看出,随着 两组条纹的走向不同 (φ 角不同),grad n 和 grad h (或 4n 和 4h)的计算结果不同。为此 必须从实验上确定 **R**、**T**、N和 **H** 的走向。 这在实际上是可做到的。**H** 的走向用平行光 管容易知道。**N** 的取向可用局部加热法测 出,如图 3 所示。当玻璃局部加热时,条纹弯 向低折射率方向。另外,也可对方程(11)和 (12)给出一定的边界条件,使之有定解。这 些条件主要是通过控制样品的加工精度(楔 差和平度)来达到。下面 推导这些边界条 件。



图 3 A 点局部加热时的干涉条纹变化

令下列两方程:

$$\begin{cases} h \operatorname{grad} n + (n-1) \operatorname{grad} h = \frac{1}{2} \nu_t \boldsymbol{T} \lambda \quad (18) \\ h \operatorname{grad} n + n \operatorname{grad} h = \frac{1}{2} \nu_r \boldsymbol{R} \lambda \quad (19) \end{cases}$$

同时大于零,得到:

$$\int h \operatorname{grad} n + (n-1) \operatorname{grad} h > 0$$
 (20)

$$l h \operatorname{grad} n + n \operatorname{grad} h > 0$$
 (21)

由(20)看出:

$$|h \operatorname{grad} n + (n-1) \operatorname{grad} h| > 0$$

 $h^2 (\operatorname{grad} n)^2 + (n-1)^2 (\operatorname{grad} h)^2$

+2h(n-1)grad n grad $h \cos \alpha$]^{1/2}>0

α 为 N 和 H 的夹角, -1 < cos α < 1, 取 cos α = -1, 可确保上式大于零,上式变为

$$\pm [h \operatorname{grad} n - (n-1) \operatorname{grad} h] > 0$$

$$\operatorname{grad} h < \frac{h}{n-1} \operatorname{grad} n$$
 (22)

取"-"根,

$$\operatorname{grad} h > \frac{h}{n-1} \operatorname{grad} n$$
 (23)

同样由式(21)得到

$$\operatorname{grad} h < \frac{h}{n} \operatorname{grad} n \quad (\mathfrak{p}"+"\mathfrak{k}) \quad (24)$$

 $\operatorname{grad} h > \frac{h}{n} \operatorname{grad} n \quad (\mathfrak{P}'' - \mathfrak{P}' \mathfrak{R}) \quad (25)$

能同时满足不等式(20)和(21)的 grad h 为:

- (i) $\operatorname{grad} h < \frac{h}{n} \operatorname{grad} n$ (26)
- (ii) $\operatorname{grad} h > \frac{h}{n-1} \operatorname{grad} n$ (27)

若令原方程同时小于零,可得到同样结果。

显然 grad h 和 grad n 均有一个取向问题,其值可正,也可负。所以(26)和(27)仍为 不定式。前面说过,用实验可确定其走向,但 较麻烦。如果能够取 grad h > 0 或 grad h < 0二者之中的一种情况,(26)和(27)便完全确 定。grad h 的走向在样品加工时即可确定。 不妨取 grad h > 0,这样便可得出方程(18) 和(19)的定解边界条件:

$$\begin{split} |\Delta h| > \frac{h}{n-1} |\Delta n|, \quad & \text{is } |\Delta h| < \frac{h}{n} |\Delta n| \\ \text{时, } m_r \ & \text{m}_t \ & \text{is } |\text{o}|, \quad \frac{h}{n} |\Delta n| < |\Delta h| < \\ \frac{h}{n-1} |\Delta n| \text{is }, \quad m_r \ & \text{m}_t \ & \text{is } \text{m}_t \text{o} \\ \Delta h \ & \text{or } \text{o} \text{o} \text{o} \text{o} \text{o} \text{o} \end{split}$$

• 404 •

另外,为了计算方便,样品的表面不平度 应小于 $\frac{\lambda}{2}$ 。

在样品加工时, $|\Delta h| < \frac{h}{n} |\Delta n|$ 的条件较 难达到, 而 $|\Delta h| > \frac{h}{n-1} |\Delta n|$ 容易实现。

对于三面无条纹、应力双折射不低于二级的大尺寸光学玻璃,其均匀性一般可进入三级范围,即 4n < ±1×10⁻⁵。按上述条件,这种玻璃样品的加工要求是:

$$\Delta h \! > \! \frac{h}{n-1} \Delta n$$

若h=50毫米, n=1.5163, 则 $\Delta h>1$ (微米)



图 4 裴索干涉图 Kg\$0×50,均匀性 4 级

样品两表面不平行度大于1微米是容易加工的。当然, 楔角也不能太大,太大了,条纹太密, 计算困难, 一般有十秒左右楔角就可以了。当 然, 4h 不允许有局部突变, 这在面形平度上 应给予保证。

组合干涉图形术在全息干涉测量中已得 到广泛应用。我们采用组合图形法,测定了 几块光学玻璃的均匀性。图4是两块 K_9 玻 璃的裴索干涉图。由干涉图既可测出样品平 行度;也可看出材料内部折射率的不均匀分 布, $4n>1\times10^{-5}$ 。因该玻璃有条纹存在,条 纹本身的折射率梯度较大,约为 10^{-4} 量级。 图5是一块钕玻璃的全息干涉图。图6是同 块玻璃的台曼干涉图。计算结果表明,玻璃 的均匀性为三级, $4n\approx6\times10^{-6}$ 。

 n=1.5163,则
 不论是全息组合干涉图,还是普通组合

 lh>1 (微米)
 干涉图,其主要特点是能够同时测定出 4n 和

 4h,使 4n 的测量精度明显提高。同时样品的
 加工要求也有所降低。



N₃₁₂¢150×50,均匀性3级 图5 全息干涉图



N₃₁₂¢150×50,均匀性3级 图6 台曼干涉图

参考文献

- [1] 四川大学等, 《激光》, 1976, 3, No. 6, 18.
- [2] I. M. Siddiqui; Optica Acta, 1978, 25, No. 8, 737.

 [3] A. Masumura; Opt. and Laser Tech., 1971, 3, No. 1, 36.